

令和4年度柳泉園組合敷地境界空間放射線量測定結果

単位：μSv/h

測定日	測定場所					測定機器
	東	西	南	北	B.G	
令和4年04月08日	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年04月13日	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年04月20日	0.05	0.05	0.04	0.08	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年04月27日	0.05	0.06	0.04	0.07	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年05月06日	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年05月11日	0.05	0.08	0.05	0.08	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年05月18日	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年05月25日	0.05	0.06	0.05	0.07	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年06月01日	0.05	0.05	0.05	0.07	0.04	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年06月08日	0.06	0.05	0.05	0.07	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年06月15日	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年06月22日	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年06月30日	0.06	0.07	0.04	0.07	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年07月06日	0.04	0.08	0.07	0.05	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年07月13日	0.05	0.07	0.06	0.08	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年07月20日	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年07月27日	0.04	0.07	0.06	0.07	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年08月03日	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年08月10日	0.05	0.07	0.04	0.08	0.03	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年08月17日	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年08月26日	0.05	0.07	0.06	0.07	0.04	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年08月31日	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和4年09月07日	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))

※ 測定高さ：地上 1.0m

